

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Mensuration, photogrammétrie, génie rural**

Band (Jahr): **73-M (1975)**

Heft 4

PDF erstellt am: **05.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Bulletin mensuel édité par
la Société suisse des mensurations et améliorations
foncières,
la Société suisse de photogrammétrie,
le Groupe spécialisé des ingénieurs du génie rural
et des ingénieurs-géomètres SIA

Monatliches Mitteilungsblatt, herausgegeben von:
Schweizerischer Verein für Vermessungswesen und
Kulturtechnik,
Schweizerische Gesellschaft für Photogrammetrie,
SIA Fachgruppe der Kultur- und Vermessungs-
ingenieure

Table des matières/Inhalt

H. Matthias: Das amtliche Vermessungswesen der Schweiz. Übersicht über die Vorlesung für Kultur- und Vermessungsingenieure an der Abteilung VIII der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

J.-M. Rüeger, Chr. Siegerist, W. Stähli: Untersuchungen an elektro-optischen Kurzdistanzmessern

Schweizerischer Verein für Vermessungswesen und Kulturtechnik
Schweizerische Gesellschaft für Photogrammetrie

Veranstaltungen

Berichte

Persönliches

Buchbesprechung

H. Matthias: La mensuration officielle en Suisse. Aperçu du cours pour ingénieurs ruraux et de mensuration au Département VIII de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich

J.-M. Rüeger, Chr. Siegerist, W. Stähli: Examen d'appareils de mesures électrooptiques de courtes distances

Société suisse des mensurations et améliorations foncières

Société suisse de photogrammétrie

Manifestations

Rapports

Nouvelles personnelles

Revue de livres

Calendrier des manifestations/Veranstaltungskalender

28. März bis 27. April 1975, Luzern:

Wanderausstellung «Vermessung und Planung»
Verkehrshaus Luzern

23. April 1975, Luzern:

Konferenz der kantonalen Vermessungsämter:
Planbeschaffung für die Raumplanung
Verkehrshaus Luzern

24. April 1975, Luzern

ausserordentliche Hauptversammlung des SVVK
Hotel «Union», Löwenstrasse 16, Luzern
(siehe Seite 80)

2. bis 18. Mai 1975, Zürich

Ausstellung «Vermessung und Planung»
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

15. bis 17. Mai 1975, Krakau

**Symposium der Kommission VI
der Internationalen Gesellschaft für Photogrammetrie**
(Ankündigung Seite 81)

22. bis 28. Mai 1975, Köln

Geodätische Woche 1975
Kongress und Ausstellung
(siehe Ankündigung in diesem Blatt)

24. Mai bis 4. Juni 1975, Rapperswil:

«Raumplanung Schweiz» und «Vermessung und Planung»
Ausstellungen im Interkantonalen Technikum Rapperswil
(siehe Ankündigung in Heft 3)

24. Mai 1975, Zürich:

**48. Hauptversammlung
der Schweizerischen Gesellschaft für Photogrammetrie**
10.20 Uhr, Bahnhofbuffet Hauptbahnhof

27. Mai 1975, Zürich:

Einführungsvorlesung Prof. Dr. H. Matthias
«Das amtliche Vermessungswesen in der Schweiz.
Rückschau und Umschau»
17.15 Uhr, ETHZ, Hauptgebäude, Auditorium Maximum

16. bis 20. Juni 1975, Helsinki:

FIG, Sitzung des Comité Permanent
(siehe Voranzeige in Heft 3)

26. Juni 1975, Zürich:

Öffentliche Veranstaltung: Mehrzweckkataster
17.15 Uhr ETHZ, Hauptgebäude, Auditorium E 1.2

26./27. Juni 1975 im Kanton St. Gallen:

**Konferenz der Meliorationsamtsstellen des Bundes
und der Kantone**

Terminplan:

1. Datum der Herausgabe:
1. Montag des Monats

2. Redaktionsschluss:

- Am 1. des vorhergehenden Monats, Vereinsnachrichten und kleine Mitteilungen bis Mitte des Monats

Redaktion:

Chefredaktion:
Prof. R. Conzett, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie ETH Zürich,
Rämistrasse 101, 8006 Zürich
für Vermessung:
Prof. A. Miserez, Institut de Géodésie et Mensuration EPF Lausanne,
33, avenue de Cour, 1007 Lausanne
für Photogrammetrie:
Chr. Eidenbenz, dipl. Ing., Eidgenössische Landestopographie, 3084 Wabern
für Kulturtechnik:
H. Braschler, dipl. Ing., Chef des Meliorations- und Vermessungsamtes
St. Gallen, Moosbruggstrasse 11, 9001 St. Gallen
für Planung:
G. Wyssling, dipl. Ing., Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke
Mitteilungsblatt:
F. Brandenberger, dipl. Ing., Gottfried-Keller-Strasse 73, 8400 Winterthur
Adresse für Zuschriften: Institut für Geodäsie und Photogrammetrie
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8006 Zürich.

Inseratenannahme und Auskünfte:

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung, Cicero-Verlag AG,
Stauffacherstr. 5, Postadresse Postfach, 8021 Zürich, Telefon (01) 39 97 00
Schluss der Inseratenannahme am 10. des vorhergehenden Monats
Kleiner Stellenanzeiger bis Mitte des Monats

Insertionspreis für Kleinanzeigen:

Fr. 2.20 die einspaltige Millimeterzeile, 81 mm breit
Bei Wiederholungen Rabatt (3×5 %, 6×10 %)

Abonnementverwaltung:

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung, Cicero-Verlag AG,
Stauffacherstr. 5, Postadresse Postfach, 8021 Zürich, Telefon (01) 39 97 00
Abonnementspreis inkl. Mitteilungsblatt: Schweiz: Fr. 55.—
Ausland: Fr. 65.— jährlich

Druck und Expedition:

Druck: Offset-Haus AG, Hallwylstr. 29, 8004 Zürich, Postfach, 8021 Zürich,
Telefon (01) 39 86 00